PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-155503

(43)Date of publication of application: 25.09.1982

(51)Int.CI.

G02B 5/14 // G02B 5/00

(21)Application number: 56-040950

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

20.03.1981

(72)Inventor: TANIUCHI TETSUO

TONO HIDETAKA

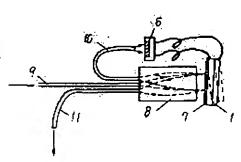
TSUJIMOTO YOSHINOBU

(54) OPTICAL CONTROL TYPE OPTICAL ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate the need for a power feeder in an optical controller wherein a piezoelectric element displaces an optical system, by using a photoelectromotive force element as a light source.

CONSTITUTION: A controller that performs optical switching through the displacement of a piezoelectric element 1 by fitting the element to an input optical fiber 9 or reflecting mirror 7 achieves fully optical control while eliminating the need for a feeder, by using a photoelectromotive force element 6 which has a slantingly vapor-deposited film of a group II-VI or III-V compound as a light source. Controlled light may be passed through another fiber, but setting threshold values of wavelength, intensity, etc., adequately enables the input optical fiber 9 to be used directly. When a driving fiber is branched from an output side, self-oscillation is carried out to output a pulse train.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(B) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57-155503

① Int. Cl.³
G 02 B 5/14
// G 02 B 5/00

識別記号

庁内整理番号 7529-2H 7036-2H 砂公開 昭和57年(1982)9月25日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

9光制御形光学素子

②特 顯 昭56-40950

②出 願 昭56(1981)3月20日

⑫発 明 者 谷内哲失

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

仍発 明 者 東野秀降

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

⑫発 明 者 辻本好伸

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 顧 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

明 梅 聲

1 、発明の名称

光制御形光学舞子

2、特許請求の範囲

- (1) 圧電素子を用いて光ファイバあるいは反射鏡を変位させることにより光出力を変化させる光学 装置において、光の照射により電圧を発生する光 起電力素子の出力を前配圧電素子に印加することを特徴とする光制御形光学素子。
- (2) 光学装置が光スイッチング作用をすることを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光制御形 光学素子。

(3) 光学装置が光変調器であることを特徴とする

特許請求の範囲第1項記載の光制御形光学素子。 (4) 光起電力素子を風射する光が光ファイパで伝送されるととを特徴とする特許請求の範囲第1項

記載の光制御形光学素子。

(5) 入力光ファイバ あるい は出力光ファイバ中を 通る光の少なくとも1部を光起電力素子に照射す ることを特徴とする特許請求の範囲館1項記載の 光制御形光学素子。

- (a) 光起電力素子が I VI 族化合物あるいは II V 族化合物の斜め蒸発膜を備えていることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項配職の光制微形光学
- (7) 光起電力電子が無電効果材料を備えていると とを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の光制 御形光学素子。

3、発明の詳細を説明

本発明は光観御形光学素子に関するものであり、 特に光起電力素子と圧電素子を超み合わせること により駆動用電力給電線を不要にした全光制御形 光学素子を提供するものである。

従来、光ファイパ用のスイッチ素子としては年 1 図に示すようなものがあった。このスイッチ素子は同図に示すように圧電索子1 に印加する電圧を制御することにより、圧電素子1 が取付けられたファイパ2を変位させ、ファイパ3 , 4 への接続切換えを行なりものである。ここで圧電素子1 としては、チタン酸ジルコン取角母高 (PZT) や

3

ポリファ化ビニリデン(PVDF)等を2枚貼り台せたパイモルフ構造を利用することができ、切換えた必要を電圧として10~60Vを必要としている。

しかしながらとのような光スイッチにおいては、 圧 電 男子を駆動する 電 源が 不 可 欠 で あ り 、 遠 方 で このような 光スイッチを 制 御 する 場 合 、 ファイバ と 電 線を 同時 に 布 設 する 必 要 が あ る。 そこ で 光 ス イッチの 制 御 信 号 も 光 を 用 い て 行 な う こ と が 可 能 で あれば 途 中 の 電 磁 ノ イ ズ の 影 容 を 受 け な い な ど 多く の 長 所 を も つ こ と は 明 ら か で あ る 。

本発明は前記の点を勘案してなされたものであり、圧電素子の駆動に光起電力架子(例えば、光照射により高起電力を発生するIーVI族化合物膜あるいはIIーV族化合物膜など)を用い、この光起電力累子に光照射を行なうことにより、前記圧電票子の動作を制御する光制御形光学累子を提供するもので、光ファイバの切換えスイッチ、あるいけ光変調器に付設した場合には従来のような電源を除去できるものである。

5

チとしてだけでなくセンサとしても応用できる。 この場合、出力ファイバを多数配列することによ りディジタル形センサとすることもできる。

第3図は本発明の第2の実施例における光制御形光学素子であり、本構成では制御用光ファイバとを別個に設けず、分枝部のある入力光ファイバとを別似て、光起電力素子6を分枝出力光で照射するととにより圧電素子1を制御するもので入力光ファイバ2中の光パワーが小さい場合は出力光ファイバ3へ、一方大きい場合は出力光ファイバ4へと光路が自動的に切換わる袋屋である。

との場合、入力光ファイバ2内に複数の放長の 光を通し、これらの光のうち光起電力感度の高い 放長の光を光路切換えの制御信号として用いる構 成の透隔操作光スイッチが考えられる。なお、光 路切換え時の光量のしきい値は入力光ファイバの 分岐量・光起電力膜・圧電素子の長さ等を変える ことにより種々の値に設定できる。

本実施例はまた、入力先パワーの増加に比例し

特開昭57-155503(2)

以下、図面をもとに本発明の実施例における光 制御形光学素子の説明を行なり。

第2図は本発明の餌1の実施例を示したものであり、制御用光ファイバ5の出射光を光起電力器子6に照射し、発生する高電圧化より圧電器子1を変位させて入力光ファイバ2を移動(図中の破線で示す)させることにより、入力光ファイバ2と出力光ファイバ3・4との切換をである。本実施例においては光起電力素子6としてCdToの斜め蒸剤膜を用い、入力光ファイバ2を通してHo-Noレーザ光(O.5mW)を無射したとろ15~80Vの光起電力が発生し、PVDFバイモルフを用いた圧電索子1による光ファイバの切換をを怪怪完全に行なりことができた。

なお第2図において光起電力素子6への光照射 は必ずしも光ファイパ6を通して行なう必要はな く、直接的に照射してもよい。また、第2図の袋 屋において出力ファイパ3,4の透過出力の有無 から光起電力素子6への照射強度を知るととが可 能であるため、この袋屋を単に光ファイパスイッ

6

て圧電素子1が変位するために、設計条件を適当 に選ぶことにより出力光ファイバ3の出力パワー を常に一定に保つ装置としても想能する。

第4 図は本発明の第3の実施例における光制物形光学案子であり、第3 図の場合と異なる点は出力光ファイバ3 に設けた分岐部より得られる出力光を光起電力素子1を照射することにより、入力光ファイバ2 にとり付けられた圧電票子1 を変立させる構成をもつところである。この場合には分岐出力強度に応じて入力光ファイバ2 が変位するために、一種の自励扱動が生じ、送祝入針元は自動的にバルス出射光に変換される。なおその時性は光起電力素子6 の応答速度や圧電素子1 の特性で決さる値となる。

第5図は本発明の第4の実施例における先制御形光学素子であり、第2の実施例である第3図の場合の光路切換えを他の構成でおとなりものである。 すなわち入力光ファイバを直接変位させる構成をとらず、圧電票子1の表面に付けた反射鏡でを変位させることにより、入力光ファイバ2から

7

の光を、出力光ファイバ3または4の一方に光路 切換えを行なりものである。同様な構成は第1、 3の実施例においても可能であることは言うまで もない。なお本実施例の場合、光ファイバ2、3、 4と反射鏡での間にレンズを入れると光損失が少 なくなるため有効な方法といえる。

_

性の大きな材料を使用するととにより、逆に光出力の変化からスイッチ部の湿度を検出することも可能である。

なか、光起電力素子としてとこでは半導体材料の斜め蒸着膜を中心に述べてきたが、必ずしもこれに限る必要はなく、この他に無電材料(例えば LiTaO3 に赤外線を照射することにより10~100 V程度の電圧が発生する)あるいは太陽電池等の応用も可能である。 ただし太陽電池の場合、発生電圧は高々1 V程度であるために圧電素子に 集積化して高電圧の得られるものを使用する必要がある。

4、図面の簡単な説明

第1 図は圧電素子を用いた従来の光スイッチの 構成を示す図、第2 図は本発明の第1 の実施例に かける光制御形光学素子を偏えた光学装置の構成 を示す図、第3 図は本発明の第2 の実施例にかけ る光制御形光学素子を偏えた光学装置の構成を示 す図、第4 図は本発明の第3の実施例にかける光 制御形光学素子を偏えた光学装置の構成を示す図、 特開昭57-155503 (3)

ながらとの状態では光起電力は発生しないので反射鏡付き圧電素子では元にもどり入力光は出力ファイバ1 0 に再び結合されることになり、結局持続した自励振動となり、出力光ファイバからの光はパルス列となる。

以上の实施例において説明したように、本発明の光制御形光学素子は光起電力素子に発生する電圧を圧電素子に印加して光路切換え、光変調等を行なうもので電源供給を不用にした新規なる光学素子を実現できる。特にPVDFを用いたパイモルフに対してCdTo等の斜め蒸着膜を光起電力素子としたものが有効であり、10~100V程度の光起電力は容易に得られ、光スイッチ動作をさせるのに十分である。

本発明の光制御形光学素子はまた光起電力素子の新たな応用として、入射光量の変動によらず出射光量を常に一定とする機能素子や、連続光を自動的にパルス光に変換する機能素子等の実現を可能にする。さらに本発明の光制即形光学素子において、光起電力素子の光起電力類として温度依存

10

第5図は本発明の第4の実施例における光制御形 光学素子を備えた光学装置の構成を示す図、第6 図は本発明の第5の実施例における光制御形光学 素子を備えた光学装置の構成を示す図である。

1 ……圧電素子、2 . 9 ……入力光ファイバ、3 . 4 . 1 O . 1 1 ……出力光ファイバ、6 ……制御用光ファイバ、6 ……光起電力素子、7 …… 反射鏡、8 ……コッドレンズ。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

得開昭57-155503 (4)



